This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JP 04034408 A

TITLE:

OPTICAL AXIS ADJUSTOR FOR OPTICAL SYSTEM USING

ACOUSTOOPTIC MODULATING ELEMENT

PUBN-DATE:

February 5, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME ISHIBASHI, YORIYUKI NAGAI, HIDEO MURATA, TAKAHIRO YOSHINO, TOSHIKAZU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
TOSHIBA CORP N/A
TOPCON CORP N/A

APPL-NO: JP02139598 APPL-DATE: May 31, 1990

INT-CL (IPC): G02F001/11, G02B007/00, G02F001/33, H01L021/027

US-CL-CURRENT: 359/305

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily and finely adjust the position and angle of light which is made incident on the acoustooptic element by providing plane parallels for shifting the optical axis of the light incident on the modulating element in parallel on the light incidence side of the acoustooptic element.

CONSTITUTION: The plane parallels 41 and 42 and a compensator 43 are arranged between the acoustooptic modulating element (AOM) 40 and a half-mirror 31. The AOM 40 is arranged almost at a specific position and a table 45 where the AOM is fixed is moved in an (x) direction so that a light beam O<SB>1</SB> comes to the center of a light guide-in opening. At this time, the (z)-directional position of the AOM 40 is obtained with the machining accuracy of the table 45. Then the AOM 40 is rotated in a θ direction with a pin 46 so that the light beam O<SB>1</SB> is made incident on the AOM 40 at a specific angle of incidence (twice as large as Bragg angle), and the position where the maximum intensity (of ± 1st order light) of projection light is obtained is found. Consequently, the position and angle of the incident light can easily and finely be adjusted.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-34408

9 Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月5日

G 02 F 1/11 505

7159-2K 2104-4M 2104-4M

H 01 L 21/30

3 1 1 Н 3 1 1 Μ×

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

69発明の名称

音響光学変調素子を用いた光学系の光軸調整装置

创特 頤 平2-139598

29出 願 平2(1990)5月31日

. 石 檶 何発 明 者

頼

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工

@発 明 者 永 井 雄

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

何発 明 者 村田 費 比 呂 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社トプコン内

研究所内

何発 明 者 芳 野 寿 和

株式会社東芝 る出 頭 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

株式会社トプコン の出 頭

東京都板橋区蓮沼町75番1号

弁理士 鈴江 70代 理 人 武彦 外3名

最終頁に続く

明 曹 細

1. 発明の名称

音響光学変調素子を用いた 光学系の光軸調整装置

2. 特許請求の範囲

(1) レーザ光 顔 からの レーザ 光 を 音 響 光 学 変 調 素子に入射し、この音響光学変調素子で変調し た光を位置測定光として取り出す光学系におい τ、

前記音響光学変調素子を回転中心軸を中心に 回転自在に設け、この音響光学変調素子の光入 射側に、該変調素子への入射光の光輪を平行に シフトするためのプレーンパラレルを回転自在 に設けてなることを特徴とする音響光学変調素 子を用いた光学系の光輪調整装置。

(2) レーザ光 版 からの レーザ 光 を 2 つ の 音 響 光 学変調素子に入射し、これらの音響光学変調素 子でそれぞれ変調した異なる周波数の2つの光 を位置測定光として取り出す光学系において、

前記音響光学変調素子を各々回転中心軸を中

心に回転自在に設け、これらの音響光学変調業 子の光入射側に、各々の変調素子への入射光の 光軸を平行にシフトするためのプレーンパラレ ルをそれぞれ回転自在に設けてなることを特徴 とする音響光学変調素子を用いた光学系の光軸 鸡整装置。

(3) 前記音響光学変調衆子の光入射側に、入射 光の角度を可変するコンペンセータを回転自在 に設けてなることを特徴とする請求項1又は2 記載の音響光学変調素子を用いた光学系の光軸 **剪整装置。**

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、音響光学変調素子を用いた光学系 に係わり、特に音響光学変調素子への入射光位 置及び入射角の設定手段の改良をはかった音響 光学変調素子を用いた光学系の光輪調整装置に 関する。

(従来の技術)

- A .

近年、LSI製造のために用いられる露光装 置においては、マスクやウェハ等の高精度な位 置合わせを行うために、回折格子を用いた光へ テロダイン干渉式のアライメント光学系が用い られている。この光学系では、第4図に示すよ うに、レーザ光顔LDから放射された光をハー フミラーHMにより2分割し、2つの音響光学 変調素子 (プラッグセル) AOM1,2を通し て周波数シフトし、それぞれの光を回折格子を 設けた物体(図示せず)に照射し、その透過回 折光を検出する。このとき、回折光はそれぞれ 周波数シフト量の差のピート信号として得られ、 これを基準となる信号、例えばブラッグセルを 駆動するドライバ等から得られる周波数の差の 信号と比較し、その位相差を測定することによ って位置が検出できるわけである。

ここで、光学ベースの基準面 A に平行な光線 O 1 , O 2 (各々 A 面からの距離が L 1 , L 2 、 高さが h) が 2 台の A O M の各光導入口に対し

(発明が解決しようとする課題)

このように従来、音響光学変調素子を用いた 光学系においては、音響光学変調素子に入射する光の位置及び角度を最適に調整するのが非常 に困難であり、これがアライメント信号の S/N を低下させる要因となっていた。

本発明は、上記事情を考慮してなされたもの で、その目的とするところは、音響光学変闘素 て、 位置と角度を満足しながら入射するように、各 A O M の位置と角度(又は光線 O 1 . O 2 の平行シフト及び角度)を調整する場合を考える。なお、 説明を簡単にするために、 ハーフミラー H M 及び反射ミラー R M は固定とする。

しかしながら、この種の光学系にあっては次 のような問題があった。即ち、入射光線 O に対

子に入射する光の位置及び角度を簡易に数調整することができ、これを最適化してアライメント信号のS/Nの向上に寄与し得る音響光学変調楽子を用いた光学系の光輪調整装置を提供することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するたを音響光学変調素子に入りまる。この音響光学変調とたが、自己の音響光学変調となる。との音響光学変調を発生を可能を明めた。との音響光学変調を中心軸を中心に回転自在に変け、この人がラレルを回転自在に設けてなる。とを特徴としている。

(作用)

本発明によれば、音響光学変調素子の回転角 度を変えることにより、音響光学変調案子に入 射する光の角度を変えることができ、またプレ

₩ •

以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

第1図は本発明の一実施例に係わる音響光学 変調素子を用いた光学系の光軸調整装置の概略 構成を示す平面図である。図中10は光学ペースであり、このベース10上にはレーザ光顔20.

は z 軸を中心に回転自在に設けられており、 z ブレーンパラレル42.52は x 軸を中心に回転自在に設けられている。また、AOM40は第2図に示す如くテーブル45上に固定されており、このテーブル45はピン46を中心に光学ベース10上に回転可能に設けられている。AOM50も同様に、回転可能なテーブル上に固定されている。

次に、上記構成されて本装置における光学軸 調整方法について説明する。

側面 A と B の直角度が出た光学ペース 1 0 の上面から高さ h の位置を光線 0 1 . 0 2 が走っており、各光線 0 1 . 0 2 の A 面からの位置(x)はそれぞれ x = L 1 であり、A面に対して平行になっているものとする。

まず、AOM40を概略所定位置に配置して、 光線〇,が光導入口の中心に来るようにAOM 40を固定したテーブル45を×方向に移動す る。このとき、AOM40のz方向位置は、テーブル45の機械加工精度で出ているものとす ハーフミラー31、反射ミラー32~34、音響光学変調素子(AOM)40、50及び他の光学部品41~43、51~53が配置されている。レーザ光源20から放射されたレーザ光はハーフミラー31により2つの光に分岐され、一方の光(反射光)0、は第1のAOM40に入射し、他方の光(透過光)0、は反射ミラー32により反射されて第2のAOM50に入射する。AOM40、50は後述する如果により反射されており、入射光を変調の出力光は反射ミラー33により反射されて出力され、AOM50からの出力光は反射ミラー34により反射されて出力される。

A O M 4 O とハーフミラー 3 1 との間には、 ブレーンパラレル 4 1 、 4 2 及びコンペンセー タ 4 3 が配置されている。同様に、 A O M 5 O と反射ミラー 3 2 との間には、ブレーンパラレ ル 5 1 、 5 2 及びコンペンセータ 5 3 が配置さ れている。なお、 x ブレーンパラレル 41 . 5 1

5.

次に、光線 O_1 が AOM40に対して所定の入射角(ブラッグ角の 2 倍)で入射するように AOM40をピン 4 6 により θ 方向に回して、出射光の強度(± 1 次光)が極大となる位置を探す。この位置が見付かったら、その位置で AOM40のテーブル 4 5 を固定する。なお、ブラッグ角 θ (deg) は次式で定義される。即ち、入射光の故長を λ (\mathbf{n})、媒体中の超音波の音速を \mathbf{v} (\mathbf{n} /sec)、超音波の周波数を \mathbf{f} \mathbf{a} (\mathbf{k} Hz))とすると、

θ = sin⁻¹ (λ・f a / 2 v) となる。

次に、光線OIがAOM4Oの光導入口の中心に来るように、xブレーンパラレル41を用いて光線OIをx方向に散動させ、さらにyブレーンパラレル42を用いて光線OIをz方向に散動させる。また、コンペンセータ43を回すことにより、光線OIのAOM40に対する入射角の微調を行い、出射光の強度が最大とな

特開平4-34408(4)

るように調整を行う。以上により、 A O M 4 O からの出射光は最大強度で出てくることになる。これと同様にして、 A O M 5 O の光線 O z に対する調整を行うことにより、 A O M 5 O からの出射光も最大強度で出てくることになる。

. .

また、マスク・ウェハのアライメントを行う

上がることになり、マスク・ウェハのアライメント特度の向上をはかることができる。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。実施例では、AOMを2台用いたが、光の強度変調を利用した光計測に適用する場合は、AOMを1台としてもよい。また、AOMを1台として製造が可能である。また、AOMを回転自在に支持できるのであれば、ピンに限定されない。その他して東の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。

[発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、音響光学変調素子の回転により該変調素子への光入射角度を変えることができ、ブレーンパラレルの回転により音響光学変調素子への入射光の光軸を平行にシフトすることができる。このため、音響光学変調素子に入射する光の位置及び角度を問島に欲調整することができ、これを最適化

場合は、マスク上に2つの回折格子マークを設けておき、これらのマークに上記周波数シフトされた2つの光をそれぞれ照射し、各マークがらの透過回折光をウェハ上に設けた回折格子マークに照射し、ウェハマークからの回折光を検出するようにすればよい。

してアライメント信号の S / N の向上に寄与し得る音響光学変調素子を用いた光学系の光軸調整装置を実現することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係わる音響光学変調素子を用いた光学系の光軸調整装置の概略構成を示す平面図、第2 図は上記装置の要部構成を示す断面図、第3 図は上記装置をウェハの位置測定に使用した例を示す概略図、第4 図は従来装置の機略構成を示す平面図である。

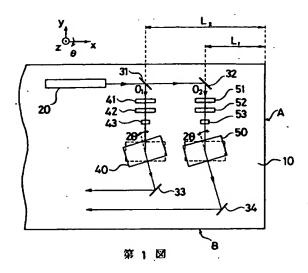
- 10…光学ベース、
- 20 … レーザ光顔、
- 31 ... ハーフミラー、
- 32. ~, 34…反射ミラー、
- 4 0, 5 0 ··· 音響光学変調素子 (A O M) 、
- 41, 51 m x プレーンパラレル、
- 42. 52…ェプレーンパラレル、
- 43,53…コンペンセータ、
- 45 ... A O M テーブル、
- 46…ピン、

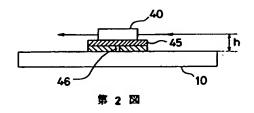
47,57... ドライバ、

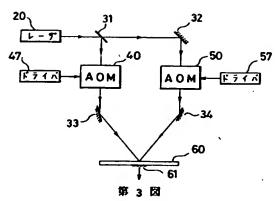
60 ... ウェハ、

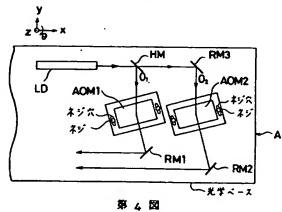
61…回折格子マーク。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦.









第1頁の続き

庁内整理番号 識別記号 Slnt.Cl.⁵

6920-2K 7246-2K G 02 B 7/00 G 02 F 1/33 H 01 L 21/027 E